

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第33回商標審査基準ワーキンググループ
議事次第・配付資料一覧

日時:令和5年10月6日(金) 10時00分開会
会場:特許庁 9階 庁議室

(議事次第)

1. 開会
2. 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について (議題1)
3. 閉会

(配付資料)

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について

参考資料1 関連条文